ФИЗИКА

УДК 537.311.322

Ю. М. Покотило, канд. физ.-мат. наук, доц., А. Н. Петух, канд. физ.-мат. наук

ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ДЕТЕКТОРНОМ КРЕМНИИ, ОБЛУЧЕННОМ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ РЕАКТОРА

Анализируются особенности экспериментальных спектров DLTS в кремнии, облученном быстрыми нейтронами. Установлено, что уменьшение амплитуды пиков А-центра и дивакансии в состоянии $VV^{(-/-)}$ по сравнению с амплитудой пика дивакансии в состоянии $VV^{(-/0)}$ и зависимость их от температуры регистрации связано с влиянием кластеров дефектов. Определен размер и концентрация дефектов в кластере.

Введение

В последние годы большое внимание уделяется поведению чистого (детекторного) кремния при воздействии жесткого ядерного излучения [1]. Регистрируемое детектором излучение создает не только информационный сигнал, но и образует радиационные дефекты (РД), снижающие время жизни носителей заряда. Особый интерес вызывает радиационное дефектообразование в полях нейтронов, так как, с одной стороны, они обладают большой повреждающей способностью, с другой стороны, приводят к неоднородному распределению (кластерированию) РД, что вызывает аномальное изменение электрофизических характеристик материала [1–4].

В настоящей работе методом нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) исследуются спектр энергетических уровней, сечения захвата основных носителей заряда и параметры кластеров дефектов в базе кремниевых p^+ -п детекторов ионизирующих излучений, облученных быстрыми нейтронами реактора. Для анализа привлекаются также данные по радиационному изменению времени жизни при воздействии γ -квантов 60 Со и электронов с энергией 4,5 МэВ, создающих только однородно распределенные точечные дефекты.

Измерения DLTS и времени жизни

неосновных носителей заряда проводились на p^+ -п переходах, созданных имплантацией ионов бора в Fz–Si п-типа проводимости с удельным сопротивлением $\rho = 1$ кОм·см.

Основная часть

На рис. 1 представлен спектр DLTS в детекторном кремнии, облученном быстрыми нейтронами реактора. Видно, что наблюдается три пика Е1, Е2 и Е3. Измерения спектров DLTS в нашем случае осуществлялись следующим образом. На кривой релаксации барьерной емкости $C(t) = C(0) \exp(-t/\tau)$, вызванной ступенчатым изменением напряжения смещения, при фиксированной температуре определялись значения емкости С(t₁) в момент времени $t = t_1$ и $C(t_2)$ при $t = t_2$, из которых формировался сигнал DLTS $\Delta C = C(t_1) - C(t_2)$. Постоянная времени релаксации т зависит от температуры в соответствие с выражением [4]

$$\tau_m = \sigma V N_C \left(-\frac{E}{kT} \right), \tag{1}$$

где σ и V — сечение захвата и тепловая скорость носителей заряда соответственно; N_C — эффективная плотность состояний в зоне проводимости; E — энер-

гия ионизации центра; k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура.

Поэтому при фиксированном окне регистрации $t_p = t_1 - t_2$, зависимость $\Delta C = f(T)$ будет иметь вид спектральной линии для каждого центра. Таким образом, наблюдаемые на рис. 1 пики обусловлены эмиссией электронов с энергетических уровней

трех РД. Значение времени релаксации τ_m при температуре максимума пика T_m связано с окном регистрации соотношением [4]

$$\tau_{m} = \frac{t_{2} - t_{1}}{\ln(t_{2}/t_{1})}.$$
(2)

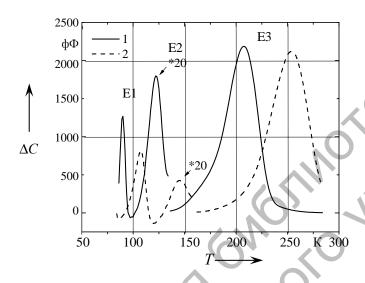


Рис. 1. Спектры DLTS в кремнии, облученном нейтронами $\Phi = 1,7\cdot 10^{11}$ см $^{-2}$ при различных окнах регистрации $\tau_{\rm m}$: 522 мс (1), 5,2 мс (2). Пики E1 и E2 увеличены

Концентрация ловушек N_{Γ} для данного образца при постоянном отношении $\delta = t_2 / t_1 = {\rm const}$ (для нашей установки $\delta = 5$) однозначно определяется амплитудой пика $\Delta C_{\rm m}$:

$$N_{\Gamma} = 2N \frac{\Delta C_{m}}{C_{0}} \left[\exp \left(-\frac{\ln \delta}{\delta - 1} \right) - \exp \left(-\frac{\delta \ln \delta}{\delta - 1} \right) \right], (3)$$

где N — концентрация легирующей примеси; C_0 — барьерная емкость образца.

Из рис. 1 видно, что с увеличением окна регистрации спектральные пики DLTS смещаются в область низких температур. В соответствии с (1) и (2) зависимость $\ln(\tau_m) = f(1/kT_m)$ имеет вид прямой линии, наклон которой определяется величиной энергии ионизации центра E, а точка пересечения с ординатой — значением сечения захвата электронов при $T \to 0$.

Рассчитанные параметры наблюдаемых РД и литературные данные для детекторного кремния, облученного нейтронами, представлены в табл. 1.

Анализ табличных данных и сопоставление их с [5] позволяют заключить, что пик E1 принадлежит А-центру, а пики E2 и E3 — дивакансии в различных зарядовых состояниях. Однако обращает на себя внимание тот факт (см. рис. 1), что с ростом температуры T_m амплитуды пиков E1 и E2 уменьшаются. Это противоречит соотношению (3) и требует дальнейшего анализа.

Температурная зависимость амплитуды пика DLTS может быть связана с неполной перезарядкой центра в процессе измерения [3]. В нашем случае эта возможность была устранена путем увеличения длительности импульса за-

полнения t_3 . Действительно, на рис. 2 приведены рассчитанные в соответствии с (3) зависимости величин N_{Γ} от t_3 , из которых видно, что при $t_3 > 10^{-1}$ измеряется стацио-

нарное значение концентрации всех трех РД. Именно в этом режиме был измерен спектр DLTS на рис. 1.

Табл. 1. Параметры радиационных дефектов в детекторном кремнии n-типа, облученном быстрыми нейтронами

Пик	Энергия ионизации, эВ	Сечение захвата, см ²	Идентификация	Источник
E1	0,2	8·10 ⁻¹⁵	А-центр	Наши данные
E2	0,26	1·10 ⁻¹⁴	VV ^(=/-)	Наши данные
E3	0,42	7,8·10 ⁻¹⁶	VV ^(-/0)	Наши данные
_	0,17	1.10-14	А-центр	[5]
_	0,24	5·10 ⁻¹⁵	VV ^(=/-)	[5]
_	0,42	1.10-15	VV ^(-/0)	[5]

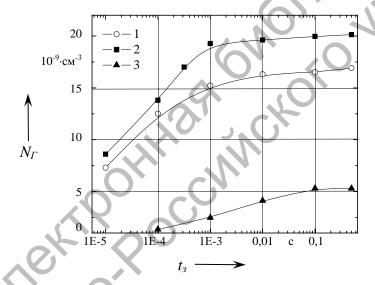


Рис. 2. Зависимость регистрируемой концентрации РД от длительности импульса заполнения для пиков: $1-W^{(-/0)}$; 2-A-центр, $3-W^{(=/-)}$. Значение окна регистрации $\tau_m = 5,2$ мс

Кроме того, температурная зависимость пика DLTS может быть обусловлена и локально-неоднородным распределением дефектов, что приводит к образованию вокруг кластеров потенциального барьера для основных носителей заряда [3]. Действительно, авторами [3] в Cz–Si, облученном быстрыми нейтронами реактора, наблюдалась зависимость амплитуды пика DLTS от T_m . Однако этот эффект, в отли-

чие от наших данных, проявлялся только для пика ЕЗ.

С целью подтверждения предположения о влиянии потенциального барьера на процессы эмиссии и захвата носителей заряда нами были проведены измерения коэффициента радиационного повреждения времени жизни неосновных носителей заряда K_{τ} для различных видов облучения. Найденные значения

 K_{τ} равны $2,5\cdot10^{-12};\ 3,5\cdot10^{-9}$ и $2\cdot10^{-7}$ см $^2\cdot c^{-1}$ для образцов, облученных γ -квантами, электронами и быстрыми нейтронами соответственно. Анализ этих данных на основе модели рекомбинации Холла-Шокли-Рида на изолированных точечных дефектах [5] показал, что в случае облучения нейтронами сечение захвата $\sigma > 10^{-10}$ см 2 имеет аномально большую величину. Это можно понять, если учесть, что для неосновных носителей заряда кластер представляет собой потенциальную яму и поэтому сечение захвата дырок может быть близким к геометрическому сечению кластера.

Известно [5–7], что при облучении кремния частицами, создающими кластеры, наблюдается существенное различие амплитуд пиков DLTS, принадлежащих однократно ($VV^{(-/0)}$) и двукратно ($VV^{(-/-)}$) заряженным состояниям дивакансии. Причем этот эффект зависит как от вида, так и от дозы облучения. Наиболее сильно он выражен для быстрых нейтронов, где отношение $VV^{(-/-)}/VV^{(-/0)} = 0,22$ [6]. Этот факт

не может быть объяснен в рамках классической модели DLTS [4], т. к. амплитуды пиков E2 и E3 должны быть равными, поскольку принадлежат одному и тому же дефекту.

На рис. 3 приводятся спектры DLTS для образцов, облученных нейтронами потоком $\Phi = 2,4 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2}$ и электронами $\Phi = 2.10^{13}$ см⁻². Наблюдаемые пики Е2 и Е3 связаны соответственно с эмиссией электронов из зарядового состояния $VV^{(=/-)}$ и $VV^{(-/0)}$ дивакансии. Видно, что амплитуда пика Е2 меньше ЕЗ в двух случаях. Однако, если при электронном облучении небольшое различие $(VV^{(=/-)}/VV^{(-/0)}) = 0.8$ можно объяснить наличием неидентифицированного дефекта, близкого по скорости эмиссии к состоянию дивакансии VV^(-/0) [8], то для нейтронного облучения существенно большее различие этого соотношения, равного 0,18, более логично связать с локально-неоднородным распределением дивакансий [9].

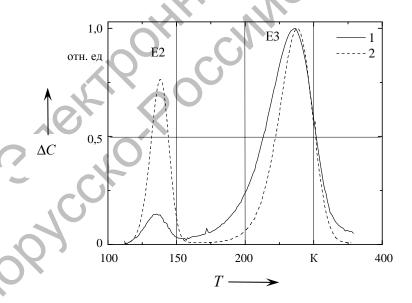


Рис. 3. Спектры DLTS детекторного кремния, облученного быстрыми нейтронами $\Phi = 2,4\cdot10^{10}$ см⁻² (1) и электронами (2) при значении окна регистрации $\tau = 5,2$ мс

Что касается дозы, то при $\Phi = 1.7 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ и $\tau_m = 261 \text{ мс}$ отношение

величин пиков Е2 и Е3 равно 0,06, а для пиков Е1 и Е3 равно 0,05. В то же время

при $\Phi = 2,4\cdot 10^{10}$ см⁻² и $\tau_m = 5,2$ мс отношение пиков E2 и E3 равно 0,18 при таком же значении окна регистрации. Следует отметить, что амплитуда пика VV^(-/0) сохраняет свою величину независимо от вида облучения [5] и поэтому объяснить наблюдаемый эффект только наличием неизвестного дефекта, близкого по скорости эмиссии электрона к пику VV^(-/0), не удается.

На существование кластеров в облученном нейтронами кремнии указывает и уширение пика ЕЗ на рис. З, что обусловлено влиянием электрического поля потенциального барьера на скорость эмиссии носителей заряда с центра в зону проводимости (эффект Пула—Френкеля) [6].

Таким образом, наблюдаемые в спектре DLTS особенности (см. рис. 1 и 3), повидимому, связаны с влиянием кластеров на эмиссию носителей заряда. Действительно, согласно кластерной модели [2], амплитуда пика или величина N_{Γ} в классической модели DLTS линейно зависит от температуры регистрации в соответст-

вие с выражением

$$ln N_{\Gamma} = A - BT , \qquad (4)$$

где

$$A = \ln \left[\frac{M_{\Gamma} N_{JO}}{\sqrt{\pi}} P(z) \right];$$

$$B = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 k \ln \left(\frac{3M_{\Gamma}}{4\pi r^3 N_d} - 1 \right)}{2\pi e N_d r^2},$$

где M_{Γ} — полное число дефектов в кластере; N_{JO} — концентрация кластеров после облучения нейтронами, N_{JO} = 0,15 Φ ; r — радиус кластера; N_d — концентрация легирующих доноров.

Линейная аппроксимация (4) достаточно хорошо описывает экспериментальные зависимости амплитуд пиков Е1 и Е2 от температуры (рис. 4) при значениях радиуса кластера $r=2\cdot10^{-5}$ и $r=3,5\cdot10^{-5}$ см и числа дефектов в нем $M_{\Gamma}=8,95$ и $M_{\Gamma}=1,6\cdot10^{3}$ соответственно.

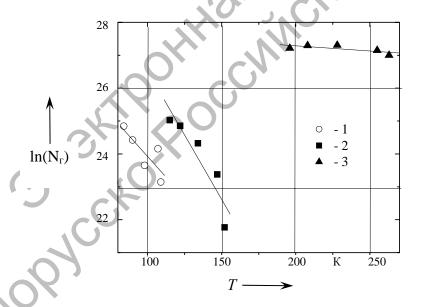


Рис. 4. Зависимость амплитуд пиков DLTS E1 (1), E2 (2) и E3 (3) от температуры их регистрации

Найденные значения радиусов кластера соответствуют геометрическому сечению $(1,2-3,8)\cdot 10^{-9}$ см², что близко по порядку величины к значению $\sigma > 10^{-10}$ см²,

рассчитанному из наших данных по радиационному изменению времени жизни. В то же время, значения M_{Γ} , найденные из зависимостей E1 и E3 от тем-

пературы, сильно отличаются. Это, на наш взгляд, можно объяснить следующим. А-центр в отличие от дивакансии распределен неоднородно в пределах кластера, так как механизм его образования связан с диффузией вакансий из каскада первичных смещений и последующим захватом межузельным кислородом на периферии кластеров. Этой неоднородности модель [2] не учитывает.

Отметим также, что модель [2] не описывает экспериментальные данные (см. рис. 3) по уширению спектральной линии DLTS.

Остается нерешенным и вопрос о зависимости амплитуды пика E3 от температуры, наблюдаемой в [2]. Можно предположить, что это связано с более высоким уровнем легирования ($\sim 10^{15}$ см $^{-3}$), исследуемых в [2] образцов. Однако в [7] установлено, что в интервале уровня легирования от $5\cdot 10^{13}$ до $1\cdot 10^{16}$ см $^{-3}$ глубокое состояние дивакансии $VV^{(-/0)}$ в кластере полностью заполнено в исследуемом интервале температур и зависимость амплитуды пика E3 от температуры не должна проявляться.

Таким образом, проблема образования кластеров дефектов в полупроводниках и их влияния на электрофизические свойства материалов требует дальнейших исследований.

Заключение

Показано, что наблюдаемые в работе аномальные зависимости амплитуд пиков DLTS, связанных с А-центром и двукратно отрицательно заряженной дивакансией, а также их существенно меньшая величина по отношению к амплитуде пика однократно заряженной дивакансии, обусловлены локально неоднородным распределением дефектов при нейтронном облучении. Это приводит к формированию потенциального барьера вокруг кластера. Поэтому более мелкие уровни оказываются не полностью заполненными электронами в условиях эксперимента и пики

DLTS не отражают полную концентрацию дефектов, а их амплитуда зависит от температуры регистрации. Поскольку амплитуда пика однократно заряженной дивакансии не зависит от температуры измерения, то это зарядовое состояние полностью заполнено электронами и формирует, в основном, заряд кластера, т. е. высоту потенциального барьера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. **Иванов, А. М.** Образование центров генерации носителей заряда в чистом Si при взаимодействии с быстрыми ионами / А. М. Иванов, Н. Б. Строкан // ФТП. 1997 Т. 31, \mathbb{N} 6. С. 674–678.
- 2. Применение емкостной методики DLTS к исследованию полупроводников с неоднородным распределением примесей (дефектов) / И. В. Антонова [и др.] // ФТП. 1988. Т. 22, $N_{\rm P}$ 6. С. 998–1003.
- 3. **Антонова, И. В.** Температурная зависимость амплитуды пика DLTS в кремнии с глубокими центрами / И. В. Антонова, С. С. Шаймеев // ФТП. 1991. Т. 25, № 5. С. 847–851.
- 4. **Lang, D. V.** Reculling the origins of DLTS / D. V. Lang // Physica B : Condensed Matter. 2007. Vol. 401–402, № 15. P. 7–9.
- 5. Radiation between microscopic defects and macroscopic changes in silicon detector properties after hardon irradiation / M. Moll [etc.] // Nucl. Instr. And Meth. In Physics Research B. 2002. № 186. P. 100–110.
- 6. **Kuhnke, M.** Defect generation in silicon irradiated with high energy particles / M. Kuhnke, E. Fretwurst, G. Lindstroem // Nucl. Instr. And Meth. In Physics Research B. $-2002. N_{\rm 2} 186. P. 144-151.$
- 7. Ion mass effect on vacancy-related deep levels in Si induced by ion implantation / E. V. Monakhov [etc.] // Phys. Rev. B. -2002. Vol. 65. P. 245–251.
- 8. Comparision of defects produced by fast neutron and 60 Co-gammas in high-resistivity silicon detectors using deep-level transient spectroscopy / M. Moll [etc.] // Nucl. Instr. And Meth. In Physics Research A. 1997. N 388. P. 335–339.
- 9. Радиационное дефектообразование в детекторном кремнии, облученном быстрыми нейтронами реактора / А. С. Камышан [и др.] // Взаимодействие излучений с твердым телом : материалы III междунар. конф. Минск : БГУ, 1999.-4.1.-C.17-19.

Белорусский государственный университет Материал поступил 02.06.2008

Yu. M. Pokotilo, A. N. Petukh Specific features of the damage formation

as are analyzed. It as on of VV²) conace on registration temperature of defects are estimated by the control of the control